

基于同轴柯勒照明的大变倍比紧凑型显微镜设计

王起 张国芳

Design of large zoom ratio compact microscope based on coaxial Kohler illumination

WANG Qi, ZHANG Guo-fang

引用本文:

王起, 张国芳. 基于同轴柯勒照明的大变倍比紧凑型显微镜设计[J]. 中国光学, 2024, 17(4): 921-931. doi: 10.37188/CO.2023-0240

WANG Qi, ZHANG Guo-fang. Design of large zoom ratio compact microscope based on coaxial Kohler illumination[J]. *Chinese Optics*, 2024, 17(4): 921-931. doi: 10.37188/CO.2023-0240

在线阅读 View online: https://doi.org/10.37188/C0.2023-0240

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

高波前拟合精度的紧凑型音圈变形镜

Compact voice coil deformable mirror with high wavefront fitting precision 中国光学(中英文). 2023, 16(6): 1463 https://doi.org/10.37188/CO.EN-2023-0001

结构光照明显微镜重建算法研究进展

Recent progress on the reconstruction algorithms of structured illumination microscopy 中国光学(中英文). 2022, 15(6): 1211 https://doi.org/10.37188/CO.EN.2022-0011

紧凑型波长自动调谐脉冲CO2激光器

Compact pulsed CO₂ laser with wavelength automatic tuning 中国光学(中英文). 2022, 15(5): 1007 https://doi.org/10.37188/CO.2022-0107

大视场光学显微成像技术

Large field-of-view optical microscopic imaging technology 中国光学(中英文). 2022, 15(6): 1194 https://doi.org/10.37188/CO.2022-0098

基于自由曲面的聚焦型太阳模拟器设计

Design of focusing solar simulator based on free-form surface 中国光学(中英文). 2023, 16(6): 1356 https://doi.org/10.37188/CO.2022-0207

基于一种透镜材料的宽谱段紫外成像仪光学设计

Optical design of a wide-spectrum ultraviolet imager based on a single material 中国光学(中英文). 2022, 15(1):65 https://doi.org/10.37188/CO.2021-0127

文章编号 2097-1842(2024)04-0921-11

基于同轴柯勒照明的大变倍比紧凑型显微镜设计

王 起1*,张国芳2

(1. 滁州职业技术学院传媒与设计学院,安徽 滁州 239000;

2. 安徽财经大学 艺术学院, 安徽 蚌埠 233030)

摘要:为了实现大靶面、大变倍比显微成像并解决同轴柯勒照明高集成度设计的问题,本文提出了一种基于同轴柯勒照明的大变倍比紧凑型显微镜光学系统设计方法。首先,对望远镜和显微镜连续变倍光学系统的成像原理进行了分析,并 对正组补偿式变倍显微镜光学系统的设计原理进行了理论分析。然后,提出把前固定组分解为准直组和汇聚组,并在两 镜组间设计分光镜,并通过共用透镜组实现同轴柯勒照明系统的紧凑型设计。最后,对大靶面连续变倍显微镜 系统和与之匹配的同轴柯勒照明光学系统进行设计,设计结果表明显微成像光学系统的变倍比为 10×,工作距离为 60 mm,物方最高分辨率为 1.75 μm,同轴照明均匀性为 94.3%。该系统具有成像质量好、畸变小、变倍曲线平滑、体积 小巧等特点,实验验证了该设计方法的可行性。

关 键 词:连续变倍显微镜;同轴柯勒照明;光学设计;紧凑型
 中图分类号:O439 文献标志码:A doi:10.37188/CO.2023-0240

Design of large zoom ratio compact microscope based on coaxial Kohler illumination

WANG Qi^{1*}, ZHANG Guo-fang²

(1. School of Media and Design, Chuzhou Vocational and Technical College, Chuzhou 239000, China;
 2. School of Art, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu 233030, China)
 * Corresponding author, E-mail: wangqi@chzc.edu.cn

Abstract: In order to achieve a large image plane and large zoom ratio in microscopic imaging and solve the problem of the high integration of coaxial Kohler illumination, we propose a design method for a compact optical system with a large zoom ratio based on coaxial Kohler illumination. First, the imaging principle of the continuous zoom optical system of telescopes and microscopes is analyzed, and the design principle of the positive group compensation zoom microscope is analyzed theoretically. Then, the front fixed group is divided into a collimation group and a convergence group, and a beam splitter prism is designed between the two lens groups to achieve a compact coaxial Kohler illumination optical system by sharing lens groups. Finally, the continuous zoom microscope with a large image plane and the matched coaxial Kohler illumina-

收稿日期:2023-12-30;修订日期:2024-01-25

基金项目:滁州职业技术学院提质培优《产品表现技法》课堂革命项目(No. 2022TZPY046);滁州职业技术学院工业 设计特色专业教学资源库项目(No. 2022jxzyk04)

Supported by Improvement and Optimization of Product Performance Techniques: a Revolutionary Project in the Classroom of Chuzhou Vocational and Technical College (No. 2022TZPY046); Industrial Design Specialty Teaching Resource Library Project of Chuzhou Vocational and Technical College (No. 2022jxzyk04)

tion optical system are designed. The design results show that the zoom ratio of the microscope optical system is $10\times$, the working distance is 60 mm, the highest resolution of the object side is 1.75 μ m, and the coaxial illumination uniformity is 94.3%. The designed microscope has excellent imaging quality, minimal distortion, a smooth zoom curve, and a compact size, verifying the feasibility of the design method.

Key words: continuous zoom microscope; coaxial Kohler illumination; optical design; compact structure

1引言

根据显微镜的成像倍率是否可调节,可把显 微镜分为固定成像倍率显微镜、多档位成像倍率 显微镜和连续变倍显微镜^[1-3]。固定成像倍率显 微镜有且仅有一个成像倍率,多档位成像倍率显 微镜有多个特定的放大倍率可清晰成像。与前两 种不同,连续变倍显微镜的成像放大倍率连 续可调,在连续变倍显微镜的成像过程中,通过 调节凸轮能够连续改变显微镜成像的放大倍率, 从而把被观测的微小物体进行连续的放大^[4-6]。 因此,连续变倍显微镜不仅可以对较大的感兴趣 区域进行观测,而且还能够对微米量级的物体进 行分辨,这是固定放大倍率显微镜所不具备的^[7-8]。 如今,连续变倍显微镜在航空航天制造、芯片制 造、生物医学研究以及工业检测等诸多领域都得 到了广泛的应用^[9-13]。

近十几年来,随着变焦系统设计理论的不断 完善,变倍显微镜的设计方法层出不穷。大致可 分为两种类型:第一种是利用液体变焦透镜实现 变倍[14], 第二种是利用透镜组运动实现变倍[15]。 例如, Lee 等人¹¹⁹ 使用十几块透镜和 2 块可变焦 液体透镜设计了一个无移动组元的 4 倍变焦医 用腹腔镜光学系统; Jo 等人[17] 使用 9 块常规透镜 和 2 块可调焦透镜设计了一款紧凑的 8 倍变焦光 学系统,但该系统的成像像高仅为1mm;Li等 人[18]利用常规透镜和 4 块液体变焦透镜并结合 光阑移动的方法,设计了一个成像放大率为-0.8~ -1.6 的 2 倍双远心变倍显微镜光学系统。Zhang 等人[19]利用四组稳像原理,设计了一个仅有3个 运动组元的 40 倍连续变焦光学系统; Zhang 等 人^[20]利用机械补偿变焦设计原理,仅采用两种光 学玻璃材料设计了一个耐辐照的6倍连续变焦光 学系统。东莞锐星视觉技术有限公司研发了一 款 8.3 倍变倍显微镜,该系统的成像靶面为 2/3 英

寸,光学放大倍率为 0.6×~5.0×,但不具备同轴照 明柯勒照明的特点。通过调研发现,目前变焦显 微系统难以将同轴柯勒照明与变焦成像相融合, 以满足大变倍比、高集成度的应用场景需求。

针对该问题,本文提出了一种基于同轴柯勒 照明的大变倍比紧凑型显微镜光学系统的设计方 法。采用正组补偿式结构实现大变倍比连续变 倍,并将前固定组分解为两个组元后再引入分镜, 通过共口径的方式实现紧凑型设计。该方法不仅 可以减小显微镜的光学口径,而且还能够有效保 障显微镜的长工作距。采用本文提出的方法,设 计了一个放大倍率为-0.6~-6.0 的连续变倍显微 镜光学系统,该光学系统的最大口径为 36 mm,工 作距离为 60 mm,物方最高分辨率为 1.75 μm。 该连续变倍显微镜在微纳制造和机器视觉等领域 具有较大的应用价值。

2 变倍显微镜光学系统设计原理

2.1 望远变焦与显微变倍系统的成像原理

通常情况下,望远型变焦光学系统是在无穷 远的成像条件下进行设计的,若要实现有限距离 的清晰成像,需要移动调焦组元,利用物像的对应 关系进行调焦。望远型机械补偿式变焦光学系统 的成像原理如图 1(a)所示^[20],光学系统由前固定 组、变倍组、补偿组和后固定组4部分组成,各组 元对应的焦距分别为f₁、f₂、f₃和f₄。通过凸轮 旋转来改变变倍组和补偿组的相对位置以实现连 续变焦,并且在连续变焦的过程中焦平面相对前 固定组的位置不变,即光学系统的总长保持恒定。

根据光学系统成像的物像对应关系公式(1) 可知,当物距 / 恒定不变时,像距 / "将随着焦距 f'的变化而改变,即像平面沿光轴的调焦量不相 等。由此可知,当望远型变焦光学系统在对某一 确定距离的物体进行清晰成像时,光学系统的总 长并非为一个恒定值。

$$\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f'} \quad . \tag{1}$$

然而,连续变倍显微镜是专门对近距离的物体进行成像的,通常情况下其成像时的物距远小于望远型变焦光学系统,因此具有更大的成像放大倍率。下面对机械补偿式变倍显微镜光学系统的成像原理进行分析。

机械补偿式变倍显微镜光学系统与望远型机 械补偿式变焦光学系统的组成结构相同,都是由 前固定组、变倍组、补偿组和后固定组4部分构 成,各组元对应的焦距同样分别为f₁、f₂、f₃和 f₄。当光焦度分配分别为"+,-,+,+"时,正组补 偿式变倍显微镜光学系统的成像原理如图1(b) 所示。在正组补偿式变倍显微镜光学系统中,物 平面、前固定组、后固定组和像平面的位置保持 不变,即光学系统的总长恒定,连续变倍成像是通 过改变变倍组和补偿组的相对位置来实现的。







图 1 正组补偿变倍成像原理图

Fig. 1 Imaging principle diagram of the positive group compensation zoom optical system

当显微镜光学系统呈现为最小放大倍率时, 变倍组距离前固定组最近,补偿组距离后固定组 最近。当显微镜光学系统由较小放大倍率逐渐向 较大放大倍率连续变化时,变倍组将逐渐向右远 离前固定组,补偿组向左远离后固定组,最后变倍 组和补偿组的距离达到最小值,此时显微镜光学 系统的成像放大倍率最大。

由上可知,变倍显微镜的设计原理与望远型 变焦光学系统原理虽有差异,但仍可以借鉴望远 型变焦光学系统的设计方法^[21]。当变倍显微镜的 透镜组沿光轴方向运动时,光学系统的焦距发生 了改变,在物像共轭距为常数的情况下,其物距和 像距必然会发生改变,所以放大倍率也会发生变 化,只是在线性变倍的过程中,焦距的变化并不是 一个线性变化的过程。

2.2 机械补偿式变倍显微镜设计原理

正组补偿连续变倍显微镜的成像原理如图 2 所示。在连续变倍显微成像过程中,物平面、前 固定组、后固定组和像平面的位置始终保持不 变。下面将对连续变倍显微成像原理进行理论分 析^[19-21]。







由图 2 可知,物平面上的点 A 经过前固定组 后成像于点 B,再经过变倍组和补偿组依次成像 于点 D,最后经过后固定组成像于焦平面上的点 E 处。因此,在连续变倍成像过程中,无论变倍组 和补偿组的相对位置如何改变,变倍组的物点 B 和补偿组的像点 D 之间的距离将恒定不变,由 此可得公式 (2):

$$\overline{BD} = (l'_3 - l_3) - (l_2 - l'_2) = l'_3 - l_3 + l'_2 - l_2 \quad , \quad (2)$$

其中, *l*₂和*l*₂分别表示变倍组的物距和像距, *l*₃和 *l*₃分别表示补偿组的物距和像距。

光学系统的焦距f'、物距l、像距l'和放大倍 率β之间的关系为:

$$\begin{cases} l = \frac{1-\beta}{\beta}f' \\ l' = (1-\beta)f' \end{cases}$$
(3)

把公式(3)代入公式(2),化简可得:

$$\overline{BD} = 2(f_2' + f_3') - f_2' \left(\beta_2 + \frac{1}{\beta_2}\right) - f_3' \left(\beta_3 + \frac{1}{\beta_3}\right), \quad (4)$$

其中,β2和β3分别为变倍组和补偿组的放大倍率。

由于点 B 到点 D 的距离为常数,可得到正组 补偿显微镜光学系统的变倍关系:

$$2(f'_{2}+f'_{3})-f'_{2}\left(\beta_{2}+\frac{1}{\beta_{2}}\right)-f'_{3}\left(\beta_{3}+\frac{1}{\beta_{3}}\right) = \text{Constant}$$
(5)

当显微镜的放大倍率最小时,假设变倍组和 补偿组对应的放大倍率为 (β_{2s},β_{3s});当显微镜的 放大倍率最大时,假设变倍组和补偿组对应的放 大倍率为 (β_{2l},β_{3l}),由此可得到公式 (6)。

$$f_{2}'\left(\beta_{2s} + \frac{1}{\beta_{2s}}\right) + f_{3}'\left(\beta_{3s} + \frac{1}{\beta_{3s}}\right) = f_{2}'\left(\beta_{2l} + \frac{1}{\beta_{2l}}\right) + f_{3}'\left(\beta_{3l} + \frac{1}{\beta_{3l}}\right) \quad .$$
(6)

连续变倍显微镜光学系统的变倍比为最大放 大倍率与最小放大倍率的比值,即:

$$\Gamma = \frac{\beta_1 \times \beta_{2l} \times \beta_{3l} \times \beta_4}{\beta_1 \times \beta_{2s} \times \beta_{2s} \times \beta_4} = \frac{\beta_{2l} \times \beta_{3l}}{\beta_{2s} \times \beta_{2s}} \quad , \tag{7}$$

其中, β_1 和 β_4 分别为前固定组和后固定组的放大 倍率。

$$\begin{cases} \beta_1 = \frac{l'_1}{l_1} \\ \beta_4 = \frac{l'_4}{l_4} \end{cases} , \qquad (8)$$

其中,-l₁表示物方工作距, l'₁表示前固定组的像 距, l₄和l'₄分别表示后固定组的物距和像距。

当连续变倍显微镜光学系统在最小放大倍率 处各组元的放大倍率确定后,最小倍率成像时各 组元间的间隔为:

$$\begin{cases} d_{12s} = l'_1 - l_{2s} = l'_1 - \frac{1 - \beta_{2s}}{\beta_{2s}} f'_2 \\ d_{23s} = -l_{3s} + l'_{2s} = -\frac{1 - \beta_{3s}}{\beta_{3s}} f'_3 + (1 - \beta_{2s}) f'_2 \\ d_{34s} = l'_{3s} - l_4 = (1 - \beta_{3s}) f'_3 - \frac{1 - \beta_4}{\beta_4} f'_4 \\ d_{4f} = l'_4 = (1 - \beta_4) f'_4 \end{cases}$$

$$(9)$$

其中, d_{12s}、d_{23s}、d_{34s}和d_{4f}分别表示显微镜在最小

倍率时前固定组与变倍组的距离、变倍组与补偿 组的距离、补偿组与后固定组的距离、后固定组 与像平面的距离。

根据图 2 中的几何关系和方程 (3), 可得到变 倍显微镜光学系统的总长 L:

$$L = f'_{1} + 2(f'_{2} + f'_{3} + f'_{4}) - \beta_{1}f'_{1} - \left(\beta_{2s} + \frac{1}{\beta_{2s}}\right)f'_{2} - \left(\beta_{3s} + \frac{1}{\beta_{3s}}\right)f'_{3} - \left(\beta_{4s} + \frac{1}{\beta_{4s}}\right)f'_{4} \quad .$$
(10)

3 变倍显微镜光学系统设计

3.1 设计指标

对成像光学系统来说,大靶面探测器具有更 大的成像视野,但必然会增大光学系统的设计难 度。传统的显微镜通常采用 1/2 英寸的探测器, 本文为了扩大成像视野,选用 2/3 英寸的大靶面 高分辨率探测器,其像素数为 2448 pixel×2048 pixel,像元尺寸为 3.45 μm×3.45 μm。变倍显微 镜的工作距为 60 mm,放大率范围为-0.6~-6.0, 最大放大倍率时的物方分辨率优于 1.8 μm。 10 倍连续变倍显微镜的总体设计指标如表 1 所 示。可根据公式 (11) 计算出显微镜光学系统的 物方分辨率大小。

$$\sigma = \frac{0.61\lambda}{NA} \quad , \tag{11}$$

其中 NA 和 λ 分别表示显微镜光学系统的物方数 值孔径和工作波长。

表1 变倍显微镜光学系统设计参数

Tab. 1 Design parameters of zoom microscope optical system

参数	数值
变倍比	10×
放大率	-0.6~-6.0
工作距/mm	60
工作波段/nm	480~660
相机分辨率/pixel	2448×2048
像素尺寸/µm	3.45×3.45
照明方式	同轴柯勒照明

3.2 光学系统设计

根据 2.2 节可知,式 (2)~式 (10) 属于欠定方 程组,因此变倍显微镜光学系统的初始结构具有 多重解。为了快速有效地获取较佳的初始结构, 并对各组元像差校正难度进行有效评估,本文采 用已设计的望远型连续变焦光学系统结构,并结 合光学设计软件联合解算的方法,来获取连续变 倍显微镜的初始结构。选用文献 [21] 中的 30 倍 望远型变焦光学系统作为最初的结构,然后再利 用理想透镜对四组元进行替换,最后在光学设计 软件中建立评价函数进行初始结构计算,并评估 四组元的像差校正难度。

利用上述初始结构计算方法,对 10 倍变倍 显微镜光学系统的初始结构进行解算和优化,最 后得到显微镜光学系统中各组元的焦距,如表 2 所示。

表 2 四组元的初始焦距

 Tab. 2
 Focal lengths of the four groups in the initial structure

组元	前固定组	变焦组	补偿组	后固定组
焦距/mm	40.7	-29.3	54.4	1001.9

当显微镜光学系统的放大率分别为-0.6、-1.5 和-6.0时,各组元之间的间距,如表 3 所示。

表 3 四组元之间的间距 Tab. 3 Spacing between the four groups

计十位本面			组元距离		
成人信辛 <i>þ</i>	$-l_1/mm$	<i>d</i> ₁₂ /mm	<i>d</i> ₂₃ /mm	<i>d</i> ₃₄ /mm	<i>l</i> ₄ ′/mm
-0.6	60.0	36.02	98.06	36.75	49.17
-1.5	60.0	51.88	53.13	65.82	49.17
-6.0	60.0	82.53	3.20	85.10	49.17

连续变倍显微镜光学系统的理想结构如图 3 所示。理想的显微镜光学系统总长为 220 mm, 孔径光阑位于补偿组前方 0.2 mm 处。在连续 变倍的过程中,孔径光阑与补偿组同步运动,孔 径光阑的口径为 11.0 mm,并保持恒定,显微镜光 学系统的物方分辨率随着放大倍率的变化不断 改变。 由图 3 可知,光学系统的放大倍率从-0.6 连续变化到-6.0 的过程中,变倍组逐渐远离前固定组,补偿组逐渐靠近前固定组。在连续变倍的过程中,两个运动组元的运动轨迹平滑。





把表 2 和表 3 中的数据代入光学设计软件 中进行透镜替换。此外,为了在减小显微镜前 固定组口径的同时,实现同轴柯勒均匀照明,把 前固定组拆分为两个组元,前组元进行成像光 线准直,后组元对准直光线进行聚焦,其中间部 位引入一块分光棱镜进行分光。最后设计出 10× 连续变倍显微镜光学系统的二维结构如图 4 所 示。显微镜光学系统全长为 245 mm,其中分光棱 镜的边长为 36 mm。由图 4 可知,在连续变倍过 程中,显微镜光学系统始终保持着准双远心结构 的特点。







连续变倍显微镜的结构参数如图 5 所示,变倍显微镜中的光学透镜全部采用成都光明(CDGM) 玻璃材料。

		Structural parameters of the front fixed group				
(a) Front fixed group	Surface	Radius	Thickness	Material	Semi-diameter	
	1	263.48	2.50	H-ZF62	16.0	
	2	62.63	7.00	H-FK61	16.0	
	3	-56.44	1.50		16.0	
	4	239.81	4.53	H-FK61	17.0	
	5	-81.10	1.50		17.0	
	6	Infinity	36.00	H-K9L	18.0	
	7	Infinity	1.50		18.0	
Surface	8	56.00	5.75	H-FK61	17.0	
\longrightarrow	9	-123.63			17.0	
(b) Zoom group		Structura	l parameters	of the zoom g	group	
	Surface	Radius	Thickness	Material	Semi-diameter	
\ // /	1	-66.01	2.50	H-ZLAF75A	9.0	
	2	24.87	1.13		8.0	
	3	35.23	2.50	H-ZK9B	9.0	
	4	18.93	3.74	H-ZF72A	9.0	
	5	56.40			8.5	
	Surface	Radius	Thickness	he compensat	ion group	
	1	54.71	3.85	BAF7	9.0	
	2	-44.20	0.20		9.0	
	3	19.54	9.48	H-FK61	9.0	
	4	-45.47	8.87	H-ZLAF75B	9.0	
	5	17.41			6.0	
		Structural	parameters of	f the rear fixe	d group	
	Surface	Radius	Thickness	Material	Semi-diameter	
(d) Rear fixed group	1	13.23	3.82	H-ZPK5	6.0	
(-)	2	-27.31	0.70		6.0	
	3	-32.27	2.50	H-ZLAF68B	6.0	
	4	101.05	1.18		6.0	
	5	-23.81	4.41	H-LAK54		
	-				4.5	
	6	19.38	23.17		4.5 4.5	
	6 7	19.38 411.09	23.17 2.75	H-ZF62	4.5 4.5 6.5	

图 5 变倍显微镜结构参数图

Fig. 5 Structural parameter diagram of the zoom microscope

3.3 像质评价

连续变倍显微镜在变倍过程中,其物方空间 分辨率是不断变化的。对于本文设计的变倍显微 镜而言,当放大倍率为-6.0时,显微镜的放大倍率 最大,此时光学系统的奈奎斯特频率最低;当放大 倍率为-0.6时,显微镜的放大倍率最小,此时光学 系统的奈奎斯特频率最高。

根据变倍显微镜的设计指标要求可知: 当光 学系统的放大倍率为-6.0时, 物方分辨率要优于 1.8 μm, 本文设计值为 1.75 μm(根据光学系统的 NA 计算获得), 此时光学系统对应的奈奎斯特 频率为 48 lp/mm; 当光学系统的放大倍率为-1.5 时, 物方分辨率为 4.6 μm, 此时光学系统对应的奈 奎斯特频率为 73 lp/mm; 当光学系统的放大倍率 为-0.6 时, 物方分辨率为 9.0 μm, 此时光学系统 对应的奈奎斯特频率为 93 lp/mm。由上述分析可 知, 变倍显微镜的最大奈奎斯特频率小于探测器 的奈奎斯特频率 145 lp/mm, 因此, 所选探测器可 充分利用变倍显微镜光学系统的分辨率。

变倍显微镜光学系统的调制传递函数(MTF) 曲线如图 6(彩图见期刊电子版)所示。由图 6 可 知,当变倍显微镜的放大率分别为-0.6、和-1.5 时,光学系统在奈奎斯特频率处的 MTF 都接近衍 射极限。当变倍显微镜的放大率为-6.0时,在奈 奎斯特频率处的 MTF 大于 0.2。





变倍显微镜光学系统的点列图如图 7(彩图 见期刊电子版)所示。由图 7 可知,当变倍显微镜 的放大率分别为-0.6、-1.5 和-6.0 时,光学系统 的成像光斑半径逐渐增大。这是因为不同放大倍 率下光学系统对应的奈奎斯特频率不同。由图 7 可知,变倍显微镜光学系统的成像光斑半径满足 成像要求。

连续变倍显微镜光学系统的畸变曲线如图 8 (彩图见期刊电子版)所示。

由图 8 可知,变倍显微镜光学系统的畸变小于 0.05%,较低的光学畸变为高精度显微测量提供了必要保障。



Fig. 7 Spot diagram of the zoom microscope





图 8 变倍显微镜畸变曲线图



4 均匀照明光路设计及总体分析

4.1 同轴柯勒照明光学系统设计

为了给变倍显微镜的物方视场进行充分照明, 在进行同轴均匀照明光学系统设计时,均匀照明 的光斑半径必须大于最大成像物高。在连续变倍 成像的过程中,变倍显微镜的最大物高为9mm, 因此本文把均匀照明光斑半径设计为10.5mm, 以充分覆盖整个成像物面。选用LED作为照明 光源,照明光源的长度为6mm。

临界照明方式的照明均匀性主要取决于照明 光源本身的均匀性,然而柯勒照明方式的照明均 匀性优于临界照明,且照明的均匀性与照明光源 本身的均匀性无关^[22-24]。因此,本文选择柯勒均 匀照明方式。根据柯勒照明的原理进行同轴均匀 照明光学系统设计,在设计过程中采用逆向设 计。具体设计步骤如下: 首先,把入瞳设计在显微镜光学系统的物平 面上,均匀照明光学系统共用变倍显微镜中的分 光棱镜及分光棱镜前的透镜组元,对从棱镜出射 的光进行第一次成像;

然后,进行二次成像光学系统设计,在二次成 像光学系统设计过程中,先采用理想透镜进行设 计,然后再把光阑设置在理想透镜上,并利用评价 函数把入瞳约束在显微镜的物平面上,在对理想 透镜进行实体透镜替换的同时对入瞳位置和成像 光斑进行优化;

最后,将整个均匀照明光学系统进行逆向光线 追迹,并采用 Tracepro 软件对照明均匀性进行评价。

通过以上步骤对同轴柯勒均匀照明光学系统 进行设计,最终设计的均匀照明光学系统的二维 结构如图 9(彩图见期刊电子版)所示。为了使整 个系统的结构更加紧凑,采用反射镜进行光路折 叠,折叠后光学系统的总长为 167 mm,宽度为 70 mm,高度为 36 mm,后截距为 16.4 mm。



图 9 同轴柯勒照明光学系统

Fig. 9 Optical system of the coaxial Kohler illumination

同轴柯勒照明光学系统的结构参数如图 10 所示,光学系统中的光学透镜也全部采用 CDGM 玻璃材料。

			Structural parameters of the Kohler illumination				
			Surface	Radius	Thickness	Material	Semi-diameter
			1	8.40	2.65	D-LAF50	6.5
Ω	7 <u>70</u> P		2	11.10	20.85		5.5
[[11	3	8.00	2.08	H-ZF52	4.5
((11	4	6.36	1.95		3.6
0	00	U	5	24.49	2.34	H-ZLAF69A	4.5
	<i>a b</i>		6	-15.95	6.18		4.5
Surface			7	158.87	2.53	H-LAK52	6.0
			8	-15.58			6.0

图 10 柯勒照明光学系统结构参数

Fig. 10 Structural parameters of the Kohler illumination optical system

采用 TracePro 软件进行同轴照明均匀性仿 真分析,在 TracePro 软件中光学元件透光面设置 为 3 Layer AR,光学元件非透光面及机械结构的 表面设置为 Black Paint,分光棱镜的分光面设置 为半反半透。设置好面光源后进行光线追迹分析。 获得的照明强度分布情况如图 11(彩图见期刊电 子版)所示,仿真分析结果表明同轴照明系统在物 面 Φ21 mm内的照明均匀性约为 94.3%。





4.2 总体光路合成设计

基于同轴柯勒照明的连续变倍显微镜的总体 光路如图 12 所示。由图 12 可知,均匀照明光学 系统的照明光斑半径大于显微镜成像的最大物 高。因此,变倍显微镜在连续变倍过程中,成像物 面都始终保持着均匀照明的特点,不会受成像倍 率变化的影响。

在连续变倍过程中,变倍显微镜的物方成像 分辨率如表4所示。

从表 4 可知, 当显微镜的放大倍率为-0.6 时, 物方的成像分辨率为 9.0 μm; 当显微镜的放大倍 率为-1.5 时, 物方的成像分辨率为 4.6 μm; 当显 微镜的放大倍率为-6.0 时, 物方的成像分辨率为 1.75 μm。





Fig. 12 Overall optical path diagram of the zoom microscope

表 4 变倍显微镜的物方分辨率

Tab. 4	Object-side resolution of the zoom microscope
--------	---

放大倍率	物方NA	物方分辨率
<i>β</i> =-0.6	0.038	9.0 µm
<i>β</i> =-1.5	0.073	4.6 µm
<i>β</i> =-6.0	0.192	1.75 μm

4.3 公差分析

公差分析是显微镜光学镜头加工装配前分析 的重要环节之一。利用光学设计软件中的公差分 析功能可以快速有效地评估出变倍显微镜头的制 造难度。综合考虑变倍显微镜光学系统在小倍 率、中倍率和大倍率时各光学透镜的公差灵敏 度,最终确定变倍显微镜光学系统的公差分配情 况如表 5 所示。

根据蒙特卡洛分析可得,当采用表 5 的公差时,变倍显微镜光学系统在各自奈奎斯特频率处的 MTF 分布规律如图 13(彩图见期刊电子版) 所示。蒙特卡洛分析表明,当变倍显微镜的放大 率为-0.6、-1.5 和-6.0 时,80%的系统在各自的奈 奎斯特频率处的 MTF 分别为 0.27、0.27 和 0.12。

表 5 变倍显微镜公差分配表

Fab. 5	Tolerance	distribution	of the zoom	microscope
--------	-----------	--------------	-------------	------------

公差项	数值
光圈/fringe	≤3
元件厚度/mm	±0.02
表面偏心/mm	±0.01
元件倾斜/(°)	±0.01
元件偏心/mm	±0.01
表面不规则度/fringe	≪0.3
折射率	±0.001
阿贝数/%	±0.5



4.4 变倍曲线分析

变倍显微镜光学系统是在保证物平面和像平 面位置恒定的前提下,通过移动变倍组和补偿组 的相对位置实现系统的连续变倍,而凸轮是保证 变倍组和补偿组沿着光轴以某种相对关系连续运 动的关键器件。

在本文设计的变倍显微镜光学系统中,变倍 组与补偿组之间的相对运动关系曲线如图 14 所 示。从图 14 可知,该曲线平滑稳定无拐点,凸轮 结构设计易于实现,在连续变倍成像过程中不会 出现卡死的现象。



Fig. 14 Zoom curve diagram

5 结 论

针对连续变倍显微镜光学系统大视野、高变 倍比和柯勒同轴照明高集成度设计难以兼顾的问 题,本文提出了一种基于柯勒同轴均匀照明的高 变倍比紧凑型显微镜光学系统设计方法。本文提 出把机械补偿式变倍显微镜光学系统的前固定组 分解为两个组元,前组元用于光线准直,后组元对 准直光线进行聚焦,中间则加入分光棱镜以实现 共口径同轴照明。该方法不仅减小了前固定组元 的光学口径,而且还通过共用光学透镜组的方法 显著压缩了同轴柯勒照明光学系统的体积。采用 本文提出的设计方法,利用全球面透镜设计了一 款放大倍率为-0.6~-6.0的10倍连续变倍显微镜 光学系统。该光学系统匹配 2/3 英寸探测器时, 最大光学口径为 36 mm, 全长为 245 mm, 物方最 高分辨率为 1.75 μm。该变倍显微镜系统在航空 航天、芯片制造以及生物医学研究等领域具有广 阔的应用前景。

参考文献:

- [1] ZHANG K, LI J CH, ZHANG X, et al.. Design method of dual-band synchronous zoom optical system based on co-path zoom groups [J]. Optics and Lasers in Engineering, 2023, 170: 107791.
- FAN Z CH, WEI S L, ZHU ZH B, et al.. Automatically retrieving an initial design of a double-sided telecentric zoom [2] lens based on a particle swarm optimization [J]. Applied Optics, 2019, 58(27): 7379-7386.
- [3] 张健, 罗天娇, 罗春华, 等. 30 mm~300 mm 轻型变焦物镜光学系统设计[J]. 应用光学, 2019, 40(1): 51-57. ZHANG J, LUO T J, LUO CH H, et al.. Optical system design of 30 mm~300 mm light weight zoom objective[J]. Journal of Applied Optics, 2019, 40(1): 51-57. (in Chinese).
- $\begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}$ ZHANG K, LI J CH, SUN S, et al.. Design method of dual-band synchronous zoom microscope optical system based on coaxial Kohler illumination [J]. Optics Express, 2023, 31(25): 41234-41251.
- [5] 贺磊,张建隆,杨振. 6.5 倍微小型可见光变焦光学系统设计[J]. 光学仪器, 2019, 41(2): 46-52. HE L, ZHANG J L, YANG ZH. Design of a 6.5 times microscale continuous visible zoom optical system [J]. Optical Instruments, 2019, 41(2): 46-52. (in Chinese).
- [6] MIKŠ A, NOVÁK J. Paraxial imaging properties of double conjugate zoom lens system composed of three tunablefocus lenses [J]. Optics and Lasers in Engineering, 2014, 53: 86-89.
- MIKŠ A, NOVÁK P. Paraxial design of four-component zoom lens with fixed position of optical center composed of [7] members with variable focal length [J]. Optics Express, 2018, 26(20): 25611-25616.
- [8] LIANG D, WANG X Y. Zoom optical system using tunable polymer lens [J]. Optics Communications, 2016, 371: 189-195
- [9] 马海宽,曹煊,褚东志,等.应用于海洋监测的水下变焦镜头设计[J].激光与光电子学进展,2017,54(10):68-73. MA H K, CAO X, CHU D ZH, et al.. Design of underwater zoom lens for marine monitoring[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2017, 54(10): 68-73. (in Chinese).
- [10] 张欣婷, 亢磊, 吴倩倩. 超高倍变焦光学系统设计[J]. 应用光学, 2018, 39(4): 466-469.

ZHANG X T, KANG L, WU Q Q. Design of ultra-high zoom optical system[J]. *Journal of Applied Optics*, 2018, 39(4): 466-469. (in Chinese).

- [11] FAN CH X, YANG B, LIU Y P, et al.. Zoom lens with high zoom ratio design based on Gaussian bracket and particle swarm optimization[J]. Applied Optics, 2021, 60(11): 3217-3223.
- [12] MIKŠ A, NOVÁK P. Double-sided telecentric zoom lens consisting of four tunable lenses with fixed distance between object and image plane [J]. *Applied Optics*, 2017, 56(25): 7020-7023.
- [13] 闫晶, 刘英, 孙权, 等. 10 倍中波红外连续变焦光学系统设计[J]. 激光与光电子学进展, 2014, 51(1): 012201.
 YAN J, LIU Y, SUN Q, et al.. Design of 10× MWIR continuous zoom optical system[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2014, 51(1): 012201. (in Chinese).
- [14] LIU Y P, YANG B, GU P X, et al.. 50X five-group inner-focus zoom lens design with focus tunable lens using Gaussian brackets and lens modules [J]. Optics Express, 2020, 28(20): 29098-29111.
- [15] 刘圆, 叶德茂, 王建楹, 等. 50 mm~1000 mm 大变倍比变焦光学系统设计[J]. 应用光学, 2020, 41(6): 1147-1152.
 LIU Y, YE D M, WANG J Y, *et al.*. Design of 50 mm~1000 mm zoom optical system with high zoom ratio[J]. *Journal of Applied Optics*, 2020, 41(6): 1147-1152. (in Chinese).
- [16] LEE S, CHOI M, LEE E, et al.. Zoom lens design using liquid lens for laparoscope[J]. Optics Express, 2013, 21(2): 1751-1761.
- [17] JO S H, PARK S C. Design and analysis of an 8x four-group zoom system using focus tunable lenses[J]. Optics Express, 2018, 26(10): 13370-13382.
- [18] LI J CH, ZHANG K, DU J L, et al.. Double-sided telecentric zoom optical system using adaptive liquid lenses [J]. Optics Express, 2023, 31(2): 2508-2522.
- [19] ZHANG K, QU ZH, ZHONG X, et al.. 40× zoom optical system design based on stable imaging principle of four groups[J]. Applied Optics, 2022, 61(6): 1516-1522.
- [20] ZHANG K, ZHONG X, QU ZH, et al.. Design method research of a radiation-resistant zoom lens[J]. Optics Communications, 2022, 509: 127881.
- [21] 张坤, 曲正, 钟兴, 等. 30 倍轻小型变焦光学系统设计[J]. 光学 精密工程, 2022, 30(11): 1263-1271.
 ZHANG K, QU ZH, ZHONG X, et al.. Design of 30× zoom optical system with light weight and compact size[J].
 Optics and Precision Engineering, 2022, 30(11): 1263-1271. (in Chinese).
- [22] 陈鲁,李志强. 面板检测用显微镜光学系统设计[J]. 光学仪器, 2021, 43(1): 42-48.
 CHEN L, LI ZH Q. Design of microscope optical system for panel inspection[J]. *Optical Instruments*, 2021, 43(1): 42-48. (in Chinese).
- [23] 王谭, 袁屹杰, 吴英春, 等. 连续变焦镜头凸轮曲线压力升角优化研究[J]. 电光与控制, 2021, 28(1): 61-65.
 WANG T, YUAN Y J, WU Y CH, *et al.*. Pressure angle optimization for cam curve of continuous zoom lens[J]. *Electronics Optics & Control*, 2021, 28(1): 61-65. (in Chinese).
- [24] LI J CH, ZHANG K, DU J L, et al.. Design and theoretical analysis of the image-side telecentric zoom system using focus tunable lenses based on Gaussian brackets and lens modules [J]. Optics and Lasers in Engineering, 2023, 164: 107494.

作者简介:



王 起(1979—), 女, 安徽滁州人, 硕士, 讲师, 滁州职业技术学院讲师, 2016 年于东南大学获得 硕士学位, 主要研究方向为工业(产品)设计。E-mail: wangqi@chzc.edu.cn